



半 导 体 工 艺 学

A. B. 桑 杜 洛 娃 著

虞 丽 生 等 譯

郭 長 志 校

高 等 教 育 出 版 社

本書是根據蘇聯專家桑杜洛娃 (A. B. Сандурова) 研究
授前在北京大學講授“半導體工藝學”(Технология полупро-
цессоров) 時所用的講稿以及專家最近由蘇聯寄來的補充材料
翻譯整理而成。內容詳盡而具體地介紹了蘇聯關於許多半導
體器件：氧化亞銅及硒整流器，鎢、硅二極管及整流器，熱敏電
阻；非線性電阻；光敏電阻及矽光電池；半導體輻射熱計，非線性
鐵電元件及鐵氧體心的製造工藝過程。可作為綜合大學或工科
大學半導體專門化的參考書，也可供半導體技術工作者參考。

本書所根據的俄文原稿主要系由北京大學虞麗生同志譯出，此外，北京大學郭長志、李克誠、莫黨、李超棠等同志以及北
京大學物理系三年級熱敏小組的幾位同學也參加一部分翻譯
整理與校閱工作主要是郭長志同志做的，在整理工作的過程中，
黃昆先生和袁永慶先生提出許多宝贵的意見。

半 导 体 工 艺 学

A B 桑杜洛娃著

虞麗生等譯

高等教育出版社出版北京宣武門內崇慶寺 7 号

(北京市書刊出版業營業登記證字第 051 号)

華東印書局印制 新華書店發售

統一書號 15010·76 開本 85×11681/32 印張 81 / 1.6 檢頁

字數 213 000 印數 00001 - 11 000 定價 (7) ￥ 1.00

1959 年 6 月第 1 版 1959 年 6 月北京第 1 版

目 录

譯序.....	ix
第一章 引論	1
§ 1. 半導體在技術上的應用	4
§ 1-1 半導體在無線電技術中的應用	4
§ 1-2 半導體在電工學上的應用 ——半導體功率整流器	6
§ 1-3 自動化裝置中的半導體	7
§ 1-4 半導體在動力方面的應用	11
§ 1-5 特殊半導體材料的應用	12
第二章 氧化亞銅整流器	15
§ 2. 對原始銅的要求	16
§ 3. 氧化亞銅整流元件(整流片)的製造工藝	20
§ 3-1 銅片的清潔	20
§ 3-2 氧化和退火	21
§ 3-3 電極的安裝	28
§ 4. 氧化亞銅整流器的人工老化	29
§ 5. 氧化亞銅整流器的結構和參數	34
§ 5-1 氧化亞銅整流器的結構	24
§ 5-2 氧化亞銅整流器的參數	37
§ 6. 整流器線路	38
§ 7. 氧化亞銅單晶的獲得	42
§ 7-1 原始銅的性質對氧化亞銅晶粒大小的影響	42
§ 7-2 制備氧化亞銅單晶的方法	44
文獻	45
第三章 硒整流器	47
§ 8. 硒材料的工藝	47
§ 8-1 硒的性質	47
§ 8-2 硒的來源及其提取	48
§ 8-3 外類雜質的影響	51
§ 8-4 硒的提純與鹵化	51
§ 9. 硒整流元件(整流片)的製造工藝	53

§ 9-1 制造硒整流片的基本工序	58
§ 9-2 制造硒整流片的其他工艺方法	67
§ 10. 硒整流器的结构和安装	69
§ 11. 硒整流器的电容	70
§ 12. 硒整流器的老化	71
文献	74
第四章 鎢硅二極管	75
§ 13. 鎢的提取及提純	75
§ 13-1 鎢的提取	75
§ 13-2 鎢的化学提純	77
§ 13-3 鎢的物理提純 — 区域熔化提純法	77
§ 14. 从熔体中拉單晶	80
§ 15. 沿長度方向杂质均匀分布的鎢單晶的获得	82
§ 16. 制造 $p-n$ 結的方法	85
§ 16-1 由熔体拉單晶时掺杂质法	85
§ 16-2 改变拉晶速度法	85
§ 16-3 扩散法	86
§ 16-4 合金法	87
§ 17. 面接型鎢二極管的制造工艺	88
§ 17-1 制晶片支架	89
§ 17-2 制外壳	89
§ 17-3 制接头(边缘上的)	89
§ 17-4 制管坯的引綫	90
§ 17-5 玻璃絕緣物的加工	90
§ 17-6 錫墊片的压制	90
§ 17-7 制备銅粒	90
§ 17-8 晶片的制备	90
§ 17-9 制有引綫的管坯	92
§ 17-10 装配二極管	94
§ 17-11 檢驗二極管	95
§ 18. $p-n$ 結的性質和伏安特性	95
§ 19. 硅二極管	99
§ 20. 鎢硅大功率二極管(功率整流器)	101
文献	103
第五章 热敏电阻	104
§ 21. 热敏电阻的基本特性	104
§ 22. 热敏电阻的伏安特性	109

§ 23. 热敏电阻的制造工艺中的一般問題	115
§ 23-1 半导体材料的制备	117
§ 23-2 半导体材料的压模	117
§ 23-3 热处理	117
§ 23-4 加电極	118
§ 23-5 热敏电阻的老化	119
§ 24. 各种材料的热敏电阻的制造工艺	120
§ 24-1 氧化鋨热敏电阻	120
§ 24-2 氧化銅热敏电阻	123
§ 24-3 氧化銅和氧化錳的混合物热敏电阻	124
§ 24-4 CuO-MnO-O ₂ 系和 CeO-MnO-O ₂ 系热敏电阻	128
§ 24-5 氧化鈦和氧化鉻的混合物热敏电阻	134
§ 24-6 錳、鉱、鉻和鈷的氧化物热敏电阻	135
§ 24-7 氧化亞銅和其他金属氧化物的混合物热敏电阻	136
1. BaO-Cu ₂ O 系 2. MgO-Cu ₂ O 系 3. CaO-Cu ₂ O 系	
4. ZnO-Cu ₂ O 系 5. MnO ₂ -Cu ₂ O 系 6. Ni ₂ O ₃ -Cu ₂ O 系	
§ 25. 热敏电阻的工业类型及其适用范围	147
§ 25-1 稳压器热敏电阻	149
§ 25-2 溫度計热敏电阻	150
§ 25-3 测量型热敏电阻	154
§ 25-4 热补偿器热敏电阻	155
§ 25-5 用微热控制的热敏电阻	158
§ 25-6 間接加热的热敏电阻	160
§ 26. 热敏电阻的某些应用	163
§ 26-1 热敏电阻在测溫繞路中的应用	164
§ 26-2 热敏电阻用作很准确的溫度控制器	164
§ 26-3 测量型热敏电阻在无线电技术中测量超高頻功率	165
§ 26-4 用热敏电阻测量真空度	165
文献	166
第六章 非綫性电阻	168
§ 27. 非綫性电阻的基本特性	169
§ 27-1 伏安特性	169
§ 27-2 溫度特性	170
§ 27-3 許可功率、許可电压和許可电流	171
§ 27-4 滞后現象	172
§ 27-5 稳定性	173
§ 27-6 静电电容	173

§ 28. 碳化硅的物理性质	174
§ 29. 非线性电阻的制造工艺	176
§ 29-1 金刚砂-石墨电阻	177
§ 29-2 维利特圆片	180
§ 29-3 分路非线性电阻	180.
§ 29-4 低压非线性电阻	180
§ 29-5 不用碳化硅的非线性电阻	181
1. 碳酸锰与铅的各种氧化物的混合料非线性电阻	
2. 碳酸镍与铅的各种氧化物的混合料非线性电阻	
§ 30. 非线性电阻的作用机构	186
§ 31. 非线性电阻的应用	187
文献	190
第七章 光敏电阻	192
§ 32. 光敏电阻的特性	193
§ 32-1 暗电流、亮电流和光电流	193
§ 32-2 暗电阻、亮电阻和电阻相对改变	193
§ 32-3 伏安特性	193
§ 32-4 光照特性	194
§ 32-5 光谱灵敏度	194
§ 32-6 积分灵敏度与积分比灵敏度	195
§ 32-7 时间常数与频率特性	195
§ 32-8 温度特性	196
§ 32-9 稳定性	196
§ 33. 硫化镉光敏电阻	197
§ 33-1 硫化镉单晶光敏电阻	197
§ 33-2 硫化镉多晶光敏电阻	204
§ 33-3 某些杂质对硫化镉多晶光电性质的影响	207
§ 33-4 硒化镉光敏电阻	210
§ 34. 硫化铅光敏电阻	211
§ 34-1 硫化铅光敏电阻的制造工艺	211
§ 34-2 硫化铅光敏电阻的特性	212
§ 35. 硒光敏电阻	215
§ 36. 硫化铊光敏电阻	215
文献	216
第八章 半导体辐射热计	218
§ 37. 半导体辐射热计的基本特性	218

§ 37-1 半导体辐射热計的工作経路及其有效訊号的計算.....	219
§ 37-2 半导体辐射热計的灵敏度.....	222
§ 37-3 半导体辐射热計的消散系数.....	224
§ 37-4 半导体辐射热計的时间常数.....	226
§ 37-5 半导体辐射热計的噪音和極限灵敏度.....	229
§ 38. 半导体辐射热計的几个工艺問題	233
§ 38-1 材料的选择.....	233
§ 38-2 薄膜的制造.....	234
§ 38-3 灵敏元件的装置.....	235
§ 38-4 薄膜表面的黑化.....	236
§ 38-5 电极的安装.....	239
§ 38-6 周圍介質的控制.....	240
§ 39. 各种材料的半导体辐射热計及其制造工艺	241
§ 39-1 氧化亞銅辐射热計.....	241
§ 39-2 錳、鈷、鎳的氧化物辐射热計.....	242
§ 39-3 半导体錫薄膜辐射热計.....	243
§ 39-4 惰性小的錫薄膜辐射热計.....	243
§ 39-5 錳、鈷的氧化物和錳、銅的氧化物辐射热計.....	244
§ 39-6 当前已經生产的半导体辐射热計和 其他有希望的半导体辐射热計的材料.....	245
§ 40. 半导体辐射热計的应用	246
文献	248
第九章 非綫性鐵電元件	251
§ 41. 鐵電体的性質	251
§ 42. 鐵電体的分类	252
§ 43. 鈦酸鋇單晶的生長	254
§ 43-1 生長鈦酸鋇單晶的三种基本方法.....	254
§ 43-2 鈦酸鋇單晶的性質.....	255
§ 44. 鐵電体电容器	256
§ 44-1 BK1型“变电容”的特性	256
§ 44-2 BK-1陶瓷材料的制造工艺	256
§ 44-3 BK1型“变电容”的制造工艺	258
§ 45. 三元系陶瓷鐵電体的制造工艺	259
§ 45-1 第一工艺段落 —— 分別制备組元材料.....	259
§ 45-2 第二工艺段落 —— 由組元材料制造陶瓷鐵電体.....	260
文献	262

附录一 KMT-1 和 KMT-4 型和某些新型热敏电阻的 制造工艺	263
附录二 硅光电池的制造工艺	269
附录三 铁氧体心的制造工艺	271

第一章 引論

电机学上的許多問題，在三十年以前就已經用为数不多的几种材料一一解决了：傳遞电流用金屬（主要是銅），傳导磁用鐵，而用作絕緣体的是几种固态和液态电介質。

半导体材料不仅在电导的数值方面介乎金屬和絕緣体之間，而且它还有自己的特殊性質，这种性質在金屬和絕緣体中是觀察不到或者是表現得很弱的。因为有这些性質，半导体就得到了广泛的应用，例如：交流电的整流作用、高頻振动的放大和發生、用于可見光和紅外輻射的光电池、光敏电阻和其他用于自动化及远程控制上的仪器、以及其他許多用途。某些性質在半导体中表現得比在金屬中显著得多；而技术进展的新方向就是以此作为基础的。金屬的电阻随溫度升高而升高大約是每度 0.4%，而半导体的电阻随溫度升高而降低是每度 3—6%，因而对于半导体溫度改变 300°时电阻会改变几千倍到几百万倍。在近代技术中，可以利用半导体材料的这种性質来制造热敏电阻，热敏电阻可以用来控制和測量溫度，用来使电流以給定速度漸漸关断，用来稳定線路的电压和电流。

在金屬中每度溫差的溫差电动势只有几微伏或几十微伏，而在半导体中要大几十倍以至几百倍。这种差別使得有可能用效率为 10% 数量級的半导体溫差电池代替效率仅为 0.5% 左右的金屬溫差电池，把热能直接轉变成电能。半导体溫差电池所产生的溫度差达到好几十度，因此它在冷却技术上可以得到广泛的应用。

直到最近时期，在电工学上唯一的磁性材料还是鐵及其合金，由于电导太低得它不能应用在高頻情况下，而高頻情况在近代技

术中却起着很大的作用。半导体鐵氧体(鐵淦氧磁体)把高磁性和大电阻結合起来了，并且在数量級為百万赫茲的高頻下仍然保持这些优点，因而現在鐵氧体得到了很大的实际应用。

鉻酸鋇型的半导体鐵电体的介电常数一直到高頻时还是几千單位，故可用来代替介电常数仅为几个單位的电介质。

半导体本身所具有的巨大可能性吸引了物理学家和技术人員的注意。半导体电子学的科学的研究工作在理論上或者实验上都取得了大量的結果，同时，在半导体的实际利用方面也大大地进展了，特別是在最近十年来进展得更快。在这些年里，改善了旧有的半导体器件，还發明了新的半导体器件，并且大大的扩充了它們的应用范围。为了能看到一幅半导体在近代技术中应用的令人信服的景象，我們列举一些半导体在技术上的最重要的应用如下：

- 1) 交流电整流器(硒、氧化亞銅、硫化銅，近年来又有鎗和硅);
- 2) 用于无线电器材、計算机和自动化元件上的檢波器和高頻振蕩轉換器(由鎗、硅和其他材料做成的器件);
- 3) 固体放大器(Транзистор)——晶体三極管，用以代替眞空三極管;
- 4) 基于固体放大器的无线电波發生器;
- 5) 由鐵氧体做成的无线电零件、磁致伸縮超声波發生器及水中探测器;
- 6) 鐵电压电器件，計算机中的記忆元件;
- 7) 热敏电阻;
- 8) 稳压器与稳流器;
- 9) 傳遞綫的防护;
- 10) 用于测量和控制光，以及用于自动化上的光敏电阻和光电池;
- 11) 电视器件中的灵敏元件;

- 12) 紅外技术上的仪器;
- 13) 用于远程控制和自动化生产仪器中的轉換器和發射器;
- 14) 真空技术中的氧化阴極;
- 15) 用作电訊装置中及小能量的供电电源的溫差电發生器;
- 16) 致冷器和微恒溫器，用于无线电仪器中的恒溫及其他目的;
- 17) 把太阳輻射、放射性及其他射線的輻射能量变成电能的光电池和溫差电轉換器;
- 18) 化学反应的触媒剂;
- 19) 發光材料。

半导体生产的規模和多样性一年年增長着。对化学成分的純度、对少量的外类杂质的灵敏性是半导体的典型性質。但是最近以前使用的仍然是髒的原始材料。而在固体放大器方面所以能得到成就就是因为能获得杂质含量不超过 $10^{-6}\%$ 的純銻。原始半导体材料的純度在制备半导体器件方面有决定性的意义。对于每一种生产用的材料能否合理选择是决定于我們对半导体的物理性質和它的晶体化学结构之間关系的知识，而這方面的知識我們掌握得还不够。为解决某一个技术問題而进行的半导体材料的选择在大多数情况下是带有偶然的性質的，这因为对广大的半导体組类还缺乏系統的研究。

現在半导体理論能成功地解釋大量的实验現象，但它并不能够預言某一定材料的性質。現存半导体理論的缺点限制了在上述所有的方面上成功地应用半导体。毫无疑问，發展一个比較完善的理論会加速掌握半导体材料的性質，会导致技术上的新成就。

理論的进一步發展会把半导体的性質和組成半导体的化学鍵的本質及填充原胞的电子云的結構相連系起来。这就使人們有可能預言給定的某化合物的性質，有可能对某一定的技术問題合理

地選擇材料。

完全有必要大大地扩充关于杂质及其相互作用、关于结构缺陷和其规模、关于复合中心、附着、电荷散射的概念。

近代理論不仅應該包括半导体的电学性质，而且應該在其相互連系的形式下包括其热学、光学和磁学性质。

至于半导体的实验研究問題，則應該和最重要的技术应用以及能阐明基本理論問題的研究結合起来。

§ 1. 半导体在技术上的应用

現在我們来看看半导体在技术上应用的五个最重要的方面：

- 1) 在无线电中；
- 2) 在电工学中；
- 3) 在自动化装置中；
- 4) 在动力方面；
- 5) 半导体材料的特殊应用(铁氧体和铁电体)。

§ 1.1 半导体在无线电中的应用 第一批半导体整流器是用氧化亞銅做的，接着很快就出現了硒整流器，而在苏联曾制成可通过很强电流的硫化銅整流器。尽管根据水銀蒸汽的放电做的整流器效率較高，但固体整流器很快地得到了广泛的应用。硒和氧化亞銅做的固体整流器的功率損耗达到 20%，而別种电轉換器却不超过百分之几，但是如果用其他材料做成 $p-n$ 結就能消除这个缺点。例如用鎢和硅做的整流器中，損耗不超过百分之几，而其尺寸却大大地减小。最近几年来，半导体二極管、半导体三極管在无线电、有綫通訊和一系列其他技术范圍(计算机、远程控制綫路、自动化装置)中都得到了愈来愈广泛的应用，代替了真空管。

体积小、重量小、沒有灯絲、效率高、可靠性大、服务时间長、对撞击和振动的坚固性大、起作用的准备时间短，这些都是在应用上半导体无綫电器件和电子管比較起来最重要的优点。半导体器件为解决某些用真空管实际上不能解决的問題打开了途径。

近代的鎵半导体无綫电器件，一方面具有这些根本的优点，另一方面，也具有一些重要的缺点，因而暂时限制了用半导体器件广泛的代替真空管。这些缺点中最主要的有：溫度、功率和頻率方面工作范围小、溫度依赖关系大、参数随时间不够稳定、噪音高。

目前在半导体器件的生产方面还存在着很大的困难，其中最主要的是制备的工艺过程的控制和重复性不好，因而生产出的質量較高的产品只占总量的一小部分。

苏联和其他国家最近几年来的研究結果表明：上面列举的器件的缺点和工艺上的困难，是和我們对半导体的知識的局限性有关的，也和科学技术研究的規模还不够广闊深入有关。

利用不同于鎵的别的半导体材料（硅、碳化硅，以及复杂成分的半导体）可能会显著的增加工作溫度的范围，在这方面，硅的应用已有很大的成就。改善半导体材料的均匀程度、结构、不希望和不必要的杂质的存在和分布等等，有可能消除工艺上的許多困难和器件的缺点。

提高半导体器件特性的稳定性与重复性問題，降低噪音問題是和半导体表面特征与在表面中所进行的电子过程的研究相連系的。改善半导体材料的質量、增加工艺学知識、进一步地發展和更近代化地利用半导体无綫电器件的工作原理，可以扩大半导体器件在高頻(几千兆赫茲)和大功率方面的应用范围。

这样，为了扩大半导体无綫电器件的应用范围和改善其特性，必須在下列各方面进行广泛的科学研究：

- 1) 获得某些半导体材料(鎵、硅、 $A^{III}B^V$ 化合物、碳化硅及其

他)在超高純度状态下的完整結構的單晶。

研究将少量化学杂质引入这些物质的单晶中去的方法，研究结构缺陷；

2) 研究少量化学杂质和结构缺陷对半导体单晶的电学性质和光学性质的影响，研究在尽可能宽的范围内控制半导体电学性质的方法；

3) 研究由不同的外部干扰(电场、磁场、光、放射性辐射)所决定的半导体中非平衡电子过程。

研究电子和空穴复合过程的物理本质、以及各种杂质和结构缺陷对这些过程的影响；

4) 研究经过不同程度处理后的半导体表面状态和靠近表面的电子过程的特点；

5) 寻找和研究与 $p-n$ 结方法不同的、能控制半导体中电子流的新原理。

§ 1.2 半导体在电工学上的应用——半导体功率整流器 半导体整流器已经解决了许多要求在电压为 100—200 伏下有几安培整流电流的问题。然而，因为功率损耗大(数量级为 20%)，每单位重量和体积所能给出的功率小，这样就大大地限制了半导体整流器的应用。

锗和硅整流器的出现增加了固体整流器的应用范围。锗整流器可以在 1000 伏下整流几百安培的电流，锗整流器的功率和硒与氧化亚铜的比较要超过大约 10000 倍。利用硅元素，使我们能得到在电压为 1000—2000 伏下整流电流为几百一几千安培的整流器。

把锗或硅的整流元件并联起来可以制成整流电流达 10^5 安培的整流器。这种整流器就能很成功的代替水银整流器和机械整流器，用于电解、蓄电池充电、各种无线电装置中供直流电等目的，以

及用于电火車中。

关于功率整流器應該在如下各方面进行进一步的研究：

- 1) 获得在电学性質方面高度均匀的鎵和硅；
- 2) 获得电阻率数量級为 1000 欧姆·厘米的高純度硅；
- 3) 寻找新的杂质半导体材料，其禁带寬度要超过 1.2 电子伏特；
- 4) 为提高單个元件的参数的稳定性和重复性，要改善整流元件生产的設計和工艺。

§ 1.3 自动化装置中的半导体 目前，作为自动化装置中的元件的半导体电子学器件已經得到各种各样的重要应用。每一个自动化装置都是由几个各自有一定功用的元件組成的。半导体器件主要是作为第一級接收元件，即用作在操縱过程中把一个参数的改变和另外一个参数的改变用函数連系起来的元件，因而，有十分重要的作用。半导体器件在用作自动化装置中的中間轉換元件方面的意义也是很大的。这里所說的半导体器件應該包括各种放大器、非線性稳定器和轉換器。以下分別討論自动化装置中的各种半导体器件。

1. 热敏电阻

近来，用具有高負电阻溫度系数的半导体做成的所謂热敏电阻(Термистр 或 Термочувствительное Сопротивление)得到了广泛的应用。这种半导体是氧化物、硫化物、氮化物、金属碳化物和金属氮化物。制备热敏电阻最常用的方法是压榨和焙燒磨細了的半导体粉末与加进去的粘連物質的混和物。热敏电阻的电阻溫度系数是負的，并且很大，达到 3—6%；而金属的电阻溫度系数是正的，其数值約为 0.4%。热敏电阻是非線性电阻，并在某些条件下又具有負微分电阻的性質，这就大大地扩大了热敏电阻的应用范围。

利用热敏电阻可以很成功地解决下述問題：

- 1) 在非常不同的条件下以很大的精确性測量和控制各种各樣研究对象的溫度。十分之几毫米大小的微热敏电阻可測量树叶、动物皮膚及其他热容量很小的研究对象的溫度;
- 2) 补偿各种仪器中金屬元件的电阻随溫度之改变;
- 3) 测量和控制輻射流;
- 4) 在直流綫路和交流綫路(频率可达 10^{10} 周/秒)中控制和測量功率;
- 5) 稳定电压;
- 6) 测量液流和气流的速度;
- 7) 测量真空气度。

但是,热敏电阻也存在着許多缺点,这些缺点阻碍了热敏电阻在自动学和遙控学中得到更广泛的应用。热敏电阻的缺点是:

- 1) 参数对时间的稳定性不够;
- 2) 当加热超过 150 — 200°C 时其成分很快的改变;
- 3) 化学稳定性小,以致于不得不将它放在保护壳中,这就增加了热敏电阻的热惰性。

在热敏电阻方面,进一步的工作應該是寻找具有高电阻溫度系数和更加稳定的半导体材料。然而,以前几乎沒有从这方面来研究过金屬化合物,为了要做出很可靠的、主要是稳定的、各种技术和科学仪器中的测量和記錄元件,必須做很多的工作。

2. 半导体溫差电偶

半导体溫差电偶應該在自动学上得到广泛的应用,这种溫差电偶的溫差电动势比金屬的大許多倍,并且有显著的优点,然而,这些直到現在还未被充分利用。半导体溫差电偶的缺点是內电阻較大、机械强度小、化学易变性以及須要用金屬接触。

3. 半导体非綫性电阻

目前,能把一些电学参数(电压、电流、频率)的改变直接轉变

成另一些电学参数(一般是电阻、电压和电流)的改变的电学元件得到了广泛的应用。半导体使我們能得到伏安特性曲綫与直綫相差得很远的电阻。例如金鋼砂粉、粘土和石墨的混合物所做成的电阻就是这种非綫性电阻。

有一种半导体，当电流通过它时大量發热，因而电阻就改变，这就是另外一种非綫性电阻。上面所述的热敏电阻就是属于这一种的。

“变电阻”(Варистор)型的半导体非綫性电阻可以解决許多技术上的問題，并且已成功地应用在技术上。目前生产的这种电阻可用于电压为 250—150000 伏的情况下，变电阻同样也可成功地应用在低电压綫路和弱电流綫路中。变电阻可用做：

- 1) 在含有感应物(磁啓动机、馬达繞組、磁起重机的工作綫圈等等)的綫路中，当电路突然断开时，可預防电压过荷；
- 2) 不仅在电压有改变时可起防护作用，而且对在高內阻电源的負載改变时已經产生的电压过高也有防护作用，例如在无线电和电视接收机中；
- 3) 調节電話綫路中的电压。

目前实际上只用了金鋼砂来制造变电阻型的半导体非綫性电阻。必須大力开展寻找制造变电阻的新的半导体材料的工作，还必須研究它的制造工艺。

4. 光电器件

当半导体吸收了电磁辐射以后，就可觀察到附加載流子的出現，表現为样品电阻的减少，并在一定条件下出現光电动势。在半导体光电器件(光敏电阻、半导体光电池)中利用了这两个現象。这些器件可以用做：

- 1) 觀察、記錄和測量电磁射綫，无论是否可見的(光)或不可見的(紅外綫、紫外綫、X 射綫、Y 射綫)；